

Revista Latinoamericana Ogmios

Volumen 3, Número 7, mayo - agosto 2023

Pares evaluadores

- **Savier Fernando Acosta Faneite**
Universidad del Zulia - Venezuela
- **Mg. Eduardo Torres Alonso**
Universidad Nacional Autónoma de México
- **Mg. María Florencia Rey**
Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales CONICET/UNL - Argentina
- **Dr. Luis Manuel Lara Rodríguez**
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez - México
- **Mtra. Helen Alexandra Garzón Borray**
Corporación Universitaria MInuto de DIos - UNIMINUTO - Colombia
- **Dra. Yaelsy Lafita Cobas**
Universidad de Oriente - Cuba
- **Dr. Octavio Humberto Moreno Velador**
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - México
- **Dr. Oscar Iván Reyes Maya**
Universidad Autónoma Chapingo - México
- **Dr. Carlos Fernando Inga Aguagallo**
Instituto Superior Tecnológico Tungurahua - Ecuador
- **Mg. Luis Enrique Pinzón Barriga**
Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio - Ecuador
- **Dra. Jessica Sandoval Palomares**
Universidad Tecnológica de León - México
- **Dr. Wilmer Ortega Chávez**
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia - Perú
- **Dr. Miguel Ángel Medina Romero**
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - México
- **Mg. Miguel Angel Gutierrez Soto**
Universidad Adventista de Chile - Chile
- **Dra. Yenny Nereida Montilla Polo**
Universidad Nacional Experimental Yaracuy UNEY - Venezuela
- **Mg. Mirta Brítez**
Universidad Nacional del Este - Paraguay
- **Mg. Santiago Andrés Ullauri Betancourt**
Universidad Austral - Ecuador
- **Dr. Eduardo Elías Gutiérrez López**
Universidad Autónoma de Baja California - México
- **Dr. Moisés Ramón Villa Fajardo**
Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo - México
- **Dra. Francisca Mercedes Solís Peralta**
Universidad Veracruzana - México
- **Mg. Henri Emmanuel Lopez Gomez**
Universidad Peruana Los Andes - Perú
- **Mg. Gabriel Maldonado Gómez**
Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo - México
- **Dr. Carlos Mejía Reyes**
Universidad Pedagógica Nacional - México